10

15

20

25

30

1

# PROCEDE ET DISPOSITIF DE TRAITEMENT EN CONTINU DE LA SURFACE D'UN OBJET ALLONGE

# Domaine technique

La présente invention concerne un procédé de traitement en continu de la surface d'un objet allongé, par exemple d'une fibre, d'un fil, d'un élément tubulaire, d'un ruban ou d'une bande ou similaire au moyen d'un flux de plasma créé par une décharge électrique sous pression ambiante, dans lequel l'on fait défiler en continu ledit objet allongé à travers un canal ménagé à l'intérieur d'un corps tubulaire creux, au moins partiellement ouvert à ses deux extrémités, selon un axe de défilement sensiblement parallèle à l'axe longitudinal dudit canal.

Elle concerne également un dispositif de traitement en continu de la surface d'un objet allongé, par exemple d'une fibre, d'un fil, d'un élément tubulaire, d'un ruban ou d'une bande ou similaire au moyen d'un flux de plasma créé par une décharge électrique sous pression ambiante, dans lequel l'on fait défiler en continu ledit objet allongé à travers un canal ménagé à l'intérieur d'un corps tubulaire creux, au moins partiellement ouvert à ses deux extrémités, selon un axe de défilement sensiblement parallèle à l'axe longitudinal dudit canal, pour la mise en œuvre du procédé de l'invention.

L'invention concerne enfin une utilisation du procédé pour modifier les caractéristiques physiques de la surface d'un objet filiforme.

Technique antérieure

Les traitements de surface effectués de façon successive ou simultanée peuvent par exemple englober un nettoyage, un décapage, une activation de surface, un dépôt d'un film, ou tout traitement permettant de modifier les caractéristiques physiques d'une surface et en particulier d'une surface d'un objet allongé en matière isolante ou conductrice, ou en un matériau textile à fibres naturelles ou synthétiques.

Les objets allongés à traiter comprennent toutes sortes de fils, en matériau naturel ou synthétique, des fils constitués de fibres ou de filaments mêlés ou entrelacés, des fils constitués de fibres tressées à usage textile ou technique.

5

10

15

20

Le brevet US 4.397.893 décrit un procédé de traitement de la surface d'une tige métallique telle qu'une tige de piston, dans lequel une torche de plasma orientée vers la tige et disposée perpendiculairement à elle est déplacée le long de cette tige, pendant qu'elle est mise en rotation autour de son axe. Ce dispositif nécessite le déplacement synchronisé d'un dispositif de préchauffage, de la torche à plasma et du support de la tige. La faible vitesse d'exécution du procédé dans la direction longitudinale de la tige liée à la nécessité de faire tourner celle-ci autour de son axe, rend ce procédé incompatible avec la plupart des lignes de production industrielle de fils et produits similaires.

#### Exposé de l'invention

Un premier but de la présente invention est de proposer un procédé ainsi qu'un dispositif de traitement de la surface d'un objet allongé produisant un résultat homogène, en une seule opération de tous les côtés de cet objet allongé, permettant d'utiliser divers types de plasma et d'additifs avec le but de pouvoir effectuer différents traitements chimiques et physiques par utilisation de plasma et qui peut s'appliquer à des fibres optiques, ainsi que des ficelles, des câbles métalliques ou des cordons.

25

Un deuxième but de la présente invention est de proposer un procédé et un dispositif du type précité qui s'intègre dans une ligne de production en modifiant le moins possible la construction et les paramètres de cette ligne tout en garantissant une grande sécurité lors de l'utilisation.

30

Ces buts sont atteints grâce au procédé tel que défini en préambule et caractérisé en ce que l'on génère un flux de plasma neutre au moyen d'une

WO 2005/049226 PCT/CH2003/000763

3

décharge électrique générée par une tension appliquée entre une électrode centrale et une masse, ledit flux de plasma neutre étant généré sous un angle déterminé par rapport audit axe longitudinal dans au moins une partie dudit corps du canal, et en ce que l'on confine sensiblement ledit flux de plasma dans ladite partie dudit corps du canal au moins pendant que ledit objet allongé traverse cette partie du corps du canal.

Selon un mode de réalisation préféré, ledit flux de plasma forme un angle aigu par rapport audit axe de défilement dudit objet allongé.

10

15

20

De façon avantageuse, l'on met au moins ladite partie dudit corps du canal en communication fluide avec l'atmosphère extérieure.

L'on choisit de façon appropriée en fonction des applications ladite décharge électrique est générée par une tension électrique choisie parmi le groupe de tensions constitué par les tensions continues, pulsées, alternatives de toute gamme de fréquences.

Selon une manière de procéder particulièrement efficace, l'on génère ledit flux de plasma au moyen d'un conduit d'amenée connecté audit canal dans ladite partie dudit corps de ce canal.

Pour réaliser des traitements spécifiques, l'on entretient ledit plasma par au moins un fluide porteur injecté dans un dispositif générateur dudit plasma. L'on entretient de préférence ledit plasma au moyen d'un fluide porteur qui contient une composante de traitement sous une forme injectable. Ladite forme injectable peut être un gaz, une vapeur, un mélange de gaz et de vapeur, ou un composé comportant un véhicule fluide contenant des particules gazeuses ou solides ou un mélange de ces particules.

30

Selon une variante particulièrement avantageuse, l'on génère plusieurs flux de plasma sous des angles déterminés par rapport à l'axe longitudinal dudit

WO 2005/049226 PCT/CH2003/000763

4

corps du canal, l'on confine sensiblement lesdits flux de plasma respectivement dans lesdites parties dudit corps du canal et l'on entretient respectivement lesdits flux de plasma avec des fluides porteurs spécifiques.

Selon l'application, on peut faire circuler l'objet allongé dans ledit canal à une vitesse allant de quelques centimètres/seconde à plusieurs dizaines de mètres/seconde.

Ces buts sont également atteints grâce au dispositif tel que défini en préambule et caractérisé en ce qu'il comprend des moyens pour générer un flux de plasma neutre au moyen d'une décharge électrique générée par une tension appliquée entre une électrode centrale et une masse, des moyens pour générer ledit flux de plasma neutre sous un angle déterminé par rapport audit axe longitudinal dans au moins une partie dudit corps du canal et des moyens pour confiner sensiblement ledit flux de plasma dans ladite partie dudit corps du canal au moins pendant que ledit objet allongé traverse cette partie du corps du canal.

Selon un mode de construction préféré, lesdits moyens pour générer un flux de plasma sous un angle déterminé par rapport à l'axe longitudinal dudit corps du canal comportent un dispositif générateur de plasma pourvu d'un conduit d'amenée connecté audit canal dans ladite partie dudit corps de ce canal, ce conduit d'amenée formant un angle avec l'axe de défilement de l'objet allongé.

25

20

10

15

Le dispositif générateur de plasma est de préférence agencé pour engendrer le flux de plasma à l'aide d'une décharge électrique faite entre une électrode et ladite partie du corps du canal, ce flux de plasma étant sensiblement confiné entre les parois intérieures de cette partie du corps dudit canal.

30

Le conduit d'amenée forme avantageusement un angle avec l'axe de défilement de l'objet allongé compris entre 0 et 90 degrés et de préférence

10

15

20

25

compris entre 30 et 60 degrés.

Selon un premier mode de construction, le canal est ménagé dans un corps tubulaire réalisé en un matériau résistant à la température du flux de plasma.

Selon un second mode de construction, le canal est ménagé dans un corps tubulaire réalisé en un matériau ayant une bonne conductivité thermique et on procède au refroidissement de la paroi extérieure du corps du canal. Parmi les matériaux utilisables on peut citer le quartz ou des céramiques, en particulier de céramiques à base d'alumine, présentant une bonne conductibilité thermique.

Le flux de plasma peut être généré de manière laminaire et de manière à atteindre une vitesse de propagation du plasma égale ou supérieure à celle du défilement de l'objet allongé.

Le dispositif comporte avantageusement des moyens pour faire circuler ledit objet allongé à une vitesse allant de quelques centimètres/seconde à plusieurs dizaines de mètres/seconde. De préférence, on adopte la même vitesse de défilement que les postes de travail amont et/ou aval de l'usine de production ou de transformation de l'objet allongé.

Ce dispositif peut avantageusement comporter deux dispositifs générateurs de plasma orientés de manière à diriger des flux de plasma dans des directions opposées.

Pour certaines applications, ledit corps du canal comporte des moyens de séparation agencés pour couper l'intérieur dudit canal de l'atmosphère extérieure.

Il est également possible d'associer le conduit d'amenée du générateur de plasma à un conduit d'injection de fluide porteur.

. . . . . . .

15

20

25

30

Selon une variante particulièrement avantageuse, ledit canal comporte plusieurs parties ainsi que plusieurs dispositifs générateurs de plasma agencés pour générer plusieurs flux de plasma sous des angles déterminés par rapport à l'axe longitudinal dudit corps du canal, lesdits flux de plasma étant respectivement confinés dans lesdites parties dudit corps du canal et chacun desdits flux de plasma respectifs étant entretenu avec des fluides porteurs spécifiques. A titre d'exemple non limitatif de fluide porteur on peut citer l'argon, l'air ou l'azote. Le fluide porteur peut véhiculer une composante de traitement plasmo-chimique, telle que l'oxygène, le tétrafluorure de carbone, le tétrachlorure de carbone ou similaires.

Le canal peut être, si nécessaire, soumis au vide partiel, au moyen d'une pompe, ou être placé dans une enceinte à vide ou dans une atmosphère contrôlée.

## Description sommaire des dessins

D'autres caractéristiques du procédé et du dispositif selon <u>l'invention</u> ressortiront de la description ci-dessous, montrant plusieurs modes de construction du dispositif ainsi que des exemples d'applications du procédé, en se référant aux dessins annexés, dans lesquels:

la figure 1 est une vue schématique en coupe longitudinale d'un premier mode d'exécution du dispositif de traitement selon l'invention,

la figure 2 montre une vue schématique en coupe longitudinale d'un deuxième mode d'exécution du dispositif de traitement selon l'invention,

la figure 3 montre une vue schématique en coupe longitudinale d'un troisième mode d'exécution du dispositif de traitement selon l'invention,

la figure 4 montre une vue schématique en coupe longitudinale d'un quatrième

10

15

20

25

mode d'exécution du dispositif de traitement selon l'invention, et

la figure 5 montre une vue schématique en coupe longitudinale d'un cinquième mode d'exécution du dispositif de traitement selon l'invention.

## Meilleures manières de réaliser l'invention

En référence à la figure 1, le dispositif 100 comporte un canal 1 ménagé à l'intérieur d'un corps 2 cylindrique creux, ouvert à ses deux extrémités, réalisé par exemple en cuivre ou en un matériau isolant, voire réfractaire. Ce corps cylindrique 2 est électriquement relié à une masse T et est équipé de moyens pour générer dans le canal 1 un flux de plasma neutre au moyen d'une décharge électrique générée par une tension appliquée entre une électrode centrale et la masse T, afin que le canal 1 ne soit traversé par aucune tension électrique. A cet effet, le corps 2 est relié à un dispositif générateur de plasma 3 comportant une électrode 4 connectée à une source d'énergie électrique 5, elle-même reliée à la masse T. L'électrode 4 du dispositif générateur de plasma 3 est logée à l'intérieur d'un isolateur 6 lui-même monté dans un embout 7 raccordé au canal 1. Cet embout 7 est de préférence disposé de telle manière que son axe longitudinal forme un angle aigu, par exemple compris entre 30 et 60 degrés avec l'axe du canal 1 qui est en fait l'axe de défilement d'un objet allongé A à traiter, partiellement représenté et disposé selon l'axe du canal 1. La source d'énergie électrique 5 peut être un générateur de tension continue ou un générateur de tension alternative. Le dispositif générateur de plasma 3 est connecté au canal 1 par l'intermédiaire d'un conduit d'amenée 8 dont l'axe est incliné par rapport à l'axe du canal 1. Dans ce conduit d'amenée 8 débouche un conduit d'injection 9 d'un fluide porteur qui peut être un gaz de traitement ou une vapeur ou un fluide porteur quelconque chargé de particules solides etc.

La portion de l'objet allongé A traversant le canal 1 est maintenue en position sensiblement centrale à l'aide de guides 11 intégrés dans le canal, ainsi qu'à l'aide de dispositifs de tension et de dispositifs d'entraînement extérieurs audit

15

20

25

30

canal (non représentés), tels que ceux utilisés dans l'industrie textile pour faire défiler un fil à travers une succession de postes de traitement, qui sont disposés à l'extérieur du canal 1 et permettent de maintenir une portion de l'objet allongé A, par exemple d'un fil, tendue et animée d'un mouvement de défilement dans la direction longitudinale du canal. Le déplacement peut se faire dans la direction droite-gauche ou la direction gauche-droite selon le type de traitement à appliquer.

Le dispositif générateur de plasma 3 génère un flux de plasma neutre qui est transmis par le conduit d'amenée 8 et qui est ensuite localisé dans une partie 10 du canal dans laquelle le plasma est confiné. De ce fait, la portion de l'objet allongé A, dont la surface est à traiter, est plongée entièrement dans le plasma lors de son défilement à l'intérieur du canal 1. La substance éventuellement nécessaire au traitement peut être ajoutée dans le plasma soit par injection directe soit au moyen d'un fluide porteur à travers le conduit d'injection 9. Cette substance est choisie selon le traitement effectué, à savoir un nettoyage, un décapage, un dépôt en surface.

La figure 2 est une coupe longitudinale d'un deuxième mode d'exécution du dispositif de traitement selon l'invention. Le canal 1 comporte en particulier deux parties 10a et 10b dans lesquelles le plasma est confiné et qui sont chacune associées à leur propre dispositif générateur de plasma 3 identique à celui décrit en référence à la figure 1. En admettant que les sources d'énergie électrique 5 respectivement associées aux deux dispositifs générateurs soient identiques à la source d'énergie électrique 5 du dispositif de la figure 1 et fournissent la même tension, et que l'objet allongé A défile dans le canal 1 à la même vitesse, ce dispositif permet, dans des conditions identiques de traitement, de doubler le temps de contact entre cet objet et le plasma ou, inversement, à durée de contact égale entre l'objet et le plasma, ce dispositif permet de doubler la vitesse de défilement de l'objet.

La figure 3 est une vue en coupe longitudinale d'un troisième mode

20

25

30

d'exécution du dispositif de traitement selon l'invention. Le canal 1 est pourvu de deux dispositifs générateurs de plasma 3 orientés de manière à remplir de plasma une partie 10 du canal dans laquelle le plasma est confiné dans le but d'augmenter la densité de plasma et donc de permettre d'accroître la vitesse de traitement en augmentant la vitesse de passage de l'objet allongé A. Ce mode d'exécution permet aussi un traitement qui nécessite l'utilisation de substances qui ne peuvent pas être mélangées directement avant d'être injectées dans le plasma, mais qui doivent être nécessairement présentes en même temps sur une surface de l'objet allongé pour réussir le traitement. Dans ce cas ces substances sont injectées dans le plasma à travers les conduits d'injection 9. Les dispositifs générateurs de plasma 3 sont associés à deux sources d'énergie électrique 5 qui délivrent des tensions électriques qui peuvent être identiques ou différentes en fonction de l'application.

La figure 4 est une vue en coupe longitudinale d'un quatrième mode d'exécution du dispositif de traitement 100 selon l'invention. Dans cette variante, le canal 1 est équipé aux extrémités de dispositifs de séparation 12 destinés à isoler de l'atmosphère ambiante une partie 10 dans laquelle le plasma est confiné. Ces dispositifs de séparation représentent des sortes de volumes tampons qui peuvent être mis en surpression ou sous vide par des ouvertures 13 et 14. Ils sont agencés par exemple pour isoler l'objet allongé A traversant ledit canal 1 du reste de l'atmosphère extérieure par rapport à celle de l'intérieur du canal 1 et de la partie 10 qui est la zone de traitement. Cette disposition permet également de greffer des molécules d'une substance à la surface de l'objet allongé ou d'effectuer les deux opérations consécutivement si on installe deux dispositifs de séparation en série.

La figure 5 représente une coupe longitudinale d'un cinquième mode d'exécution du dispositif de traitement 100 selon l'invention. La zone de traitement, constituée par la partie 10 dans laquelle le plasma est confiné, est remplie du plasma créé par deux dispositifs générateurs de plasma 3 disposés de manière à diriger le plasma sous un angle déterminé par rapport

15

20

25

au canal 1 dans les directions de propagation du plasma opposées l'une par rapport à l'autre, ce qui permet d'élargir la zone de traitement. Pour amener des substances nécessaires au traitement vers cette zone de traitement on peut utiliser les conduits d'injection 9 décrits précédemment. D'autres conduits d'injection complémentaires 15 permettent de délivrer directement dans la zone de traitement, des substances nécessaires au traitement ou d'utiliser des substances trop sensibles au milieu plasmatique et qui pourraient, dans le cas d'un processus standard d'injection dans le plasma, être détruites avant qu'elles ne produisent les effets attendus sur une surface de l'objet allongé traité.

Les tensions délivrées par les sources d'énergie 5 peuvent être toutes différentes ou identiques en fonction de l'application.

Le dispositif de traitement selon l'invention peut faire l'objet de nombreuses autres modifications sans sortir du cadre de l'invention. Notamment, pour faciliter la construction, le corps 2 peut être réalisé en deux éléments susceptibles d'être séparés et qui se présentent, selon la direction longitudinale, sous la forme d'une gouttière ouverte et d'un couvercle de forme et de dimensions complémentaires afin de définir entre eux le canal pour le passage de l'objet à traiter.

Le procédé et le dispositif selon l'invention permettent de traiter des objets allongés variés, notamment des objets filiformes avec un volume de plasma très faible. Ce petit volume entraîne une consommation d'énergie électrique et de gaz de traitement très faible pour la création du plasma. En outre, le dispositif étant relié à la masse, il peut être utilisé pour le traitement de fils métalliques, et en particulier de fils conducteurs, en toute sécurité.

A titre d'exemples, quelques utilisations du dispositif de l'invention pour le traitement d'un objet allongé seront décrites ci-dessous.

## Exemple 1

Cet exemple montre l'utilisation du dispositif utilisé dans son première mode pour effectuer un traitement par brûlure superficielle de fils en coton.

# Paramètres du procédé:

Energie

courant alternatif (20 kHz)

Tension électrique appliquée au plasma

500 V

Gaz porteur-traiteur

Air

Débit de gaz porteur-traiteur

2 l/min

Vitesse de défilement du fil

10 m/sec

Résultat - le traitement est plus de trois fois plus efficace que le procédé 10 standard utilisant la flamme.

## Exemple 2

Cet exemple utilise le dispositif selon l'invention dans son premier mode de réalisation pour effectuer un décapage d'une partie de la surface d'un fil 15 synthétique.

## Paramètres du procédé:

courant continu Energie 800 V Tension électrique appliquée au plasma

Gaz porteur 20

Azote

Gaz traiteur

Oxygène

Débit de gaz porteur

2,5 l/min

Débit de gaz traiteur

1 l/min

10 m/sec

Vitesse de défilement du fil

Résultat - le traitement a permis d'enlever 10% du poids total du fil 25 synthétique en créant des craquelures à sa surface.

#### Exemple 3

Cet exemple utilise le dispositif dans son premier mode de réalisation pour effectuer un dépôt d'une couche de SiOx sur la surface d'un fil synthétique.

## Paramètres du procédé:

Energie

30

. . . . . .

courant alternatif (13,56 MHz)

Gaz porteur

Argon

Gaz traiteur

Oxygène + C<sub>9</sub>H<sub>19</sub>NSi<sub>2</sub> (vapeur)

Débit de gaz porteur

2 l/min

Débit de gaz traiteur

0,2 l/min

5 Vitesse de défilement du fil

5 m/sec

Résultat - le traitement a permis d'obtenir une couche de SiOx (x=1,8 - 2,2) ayant une épaisseur d'environ 0,1 micromètre.

#### Revendications

5

10

15

25

30

- 1. Procédé de traitement en continu de la surface d'un objet allongé, par exemple d'une fibre, d'un fil, d'un élément tubulaire, d'un ruban ou d'une bande ou similaire au moyen d'un flux de plasma créé par une décharge électrique sous pression ambiante, dans lequel l'on fait défiler en continu ledit objet allongé à travers un canal ménagé à l'intérieur d'un corps tubulaire creux, au moins partiellement ouvert à ses deux extrémités, selon un axe de défilement sensiblement parallèle à l'axe longitudinal dudit canal, ce procédé étant caractérisé en ce que l'on génère un flux de plasma neutre au moyen d'une décharge électrique générée par une tension appliquée entre une électrode centrale et une masse, ledit flux de plasma neutre étant généré sous un angle déterminé par rapport audit axe longitudinal dans au moins une partie dudit corps du canal, et en ce que l'on confine sensiblement ledit flux de plasma dans cette partie dudit corps du canal au moins pendant que ledit objet allongé traverse cette partie du corps du canal.
- 2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit flux de plasma forme un angle aigu par rapport audit axe de défilement dudit objet allongé (A).
  - 3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on met au moins ladite partie (10) dudit corps (2) du canal (1) en communication fluide avec l'atmosphère extérieure.
    - 4. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite décharge électrique est générée par une tension électrique choisie parmi le groupe de tensions constitué par les tensions continues, pulsées, alternatives de toute gamme de fréquences.
    - 5. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on génère ledit

PCT/CH2003/000763

5

10

15

20

flux de plasma au moyen d'un conduit d'amenée (8) connecté à ladite partie dudit corps de ce canal.

- 6. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on entretient ledit plasma par au moins un fluide porteur injecté dans un dispositif générateur dudit plasma.
- 7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que l'on entretient ledit plasma au moyen d'un fluide porteur qui contient un composant de traitement plasmo-chimique sous une forme injectable.
- 8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que ladite forme injectable est un gaz, une vapeur, un mélange de gaz et de vapeur, ou un composé comportant un véhicule fluide contenant des particules gazeuses ou solides ou un mélange de ces particules.
- 9. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on définit plusieurs parties du corps du canal, en ce que l'on génère plusieurs flux de plasma sous des angles déterminés par rapport à l'axe longitudinal de ce corps du canal, en ce que l'on confine sensiblement lesdits flux de plasma respectivement dans lesdites parties dudit corps du canal, et en ce que l'on entretient respectivement lesdits flux de plasma avec des fluides porteurs spécifiques.
- 10. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on fait circuler l'objet allongé (A) dans ledit canal (1) à une vitesse allant de quelques centimètres/seconde à plusieurs dizaines de mètres/seconde.
- 11. Dispositif de traitement de surface en continu de la surface d'un objet allongé, par exemple d'une fibre, d'un fil, d'un élément tubulaire, d'un ruban ou d'une bande ou similaire au moyen d'un flux de plasma créé par une décharge électrique sous pression ambiante, comprenant un canal

PCT/CH2003/000763

WO 2005/049226

5

10

25

30

- (1), ménagé à l'intérieur d'un corps tubulaire creux au moins partiellement ouvert à ses deux extrémités, agencé pour permettre un passage dudit objet allongé (A) selon un axe de défilement sensiblement parallèle à l'axe longitudinal dudit canal, pour la mise en œuvre du procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, ce dispositif (100) étant caractérisé en ce qu'il comprend des moyens pour générer un flux de plasma neutre au moyen d'une décharge électrique générée par une tension appliquée entre une électrode centrale et une masse, des moyens pour générer ledit flux de plasma neutre sous un angle déterminé par rapport audit axe longitudinal dans au moins une partie dudit corps du canal (1), et des moyens pour confiner sensiblement ledit flux de plasma dans cette partie (10) dudit corps du canal au moins pendant que ledit objet allongé (A) traverse cette partie du corps du canal.
- 12. Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en ce que lesdits moyens pour générer un flux de plasma sous un angle déterminé par rapport à l'axe longitudinal dudit corps du canal comportent un dispositif générateur de plasma (3) pourvu d'un conduit d'amenée (8) connecté audit canal (1) dans ladite partie (10) dudit corps de ce canal, ce conduit d'amenée formant un angle avec l'axe de défilement de l'objet allongé (A).
  - 13. Dispositif selon la revendication 12, caractérisé en ce que le dispositif générateur de plasma (3) est agencé pour engendrer le flux de plasma à l'aide d'une décharge électrique faite entre une électrode (4) et ladite partie (10) du corps (2) du canal (1), ce flux de plasma étant sensiblement confiné entre les parois intérieures de cette partie (10) du corps dudit canal.
  - 14. Dispositif selon la revendication 12, caractérisé en ce que le conduit d'amenée (8) du dispositif générateur de plasma (3) forme un angle avec l'axe de défilement de l'objet allongé (A) compris entre 0 et 90 degrés et de préférence compris entre 30 et 60 degrés.

15. Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en ce que le canal (1) est ménagé dans un corps tubulaire (2) réalisé en un matériau résistant à la température du flux de plasma.

5

16. Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en ce que le canal (1) est ménagé dans un corps tubulaire (2) réalisé en un matériau ayant une bonne conductivité de thermique, et en ce que la paroi extérieure dudit canal (1) est refroidie.

10

17. Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en ce que le flux de plasma est généré de manière laminaire et de manière à atteindre une vitesse de propagation égale ou supérieure à celle du défilement de l'objet allongé (A).

15

18. Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens pour faire circuler ledit objet allongé (A) à une vitesse allant de quelques centimètres/seconde à plusieurs dizaines de mètres/seconde.

20

19. Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en ce qu'il comporte deux dispositifs générateurs de plasma (3) orientés de manière à diriger des flux de plasma dans les directions opposées.

25

30

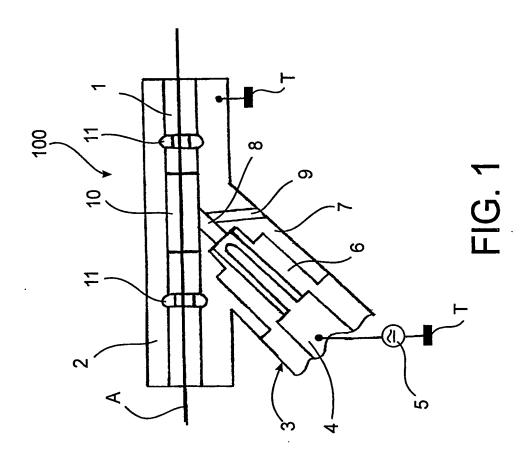
20. Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en ce que ledit canal (1) comporte des moyens de séparation (12) agencés pour couper l'intérieur dudit canal (1) de l'atmosphère extérieure.

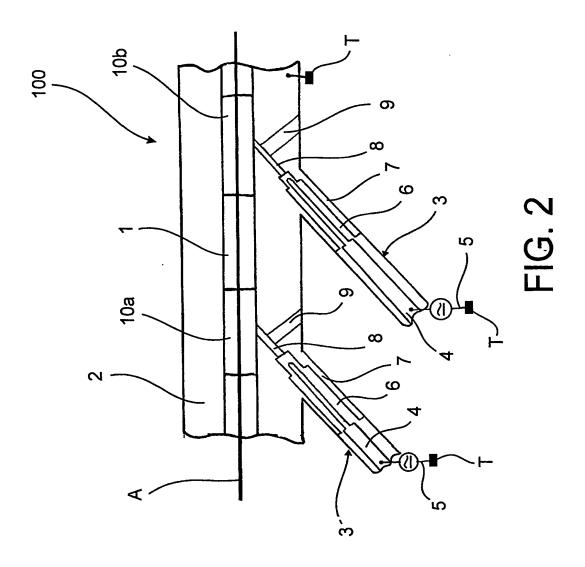
- 21. Dispositif selon la revendication 12, caractérisé en ce que ledit conduit d'amenée (8) du générateur de plasma (3) est associé à un conduit d'injection (9) de fluide porteur.
- 22. Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en ce que ledit canal (1)

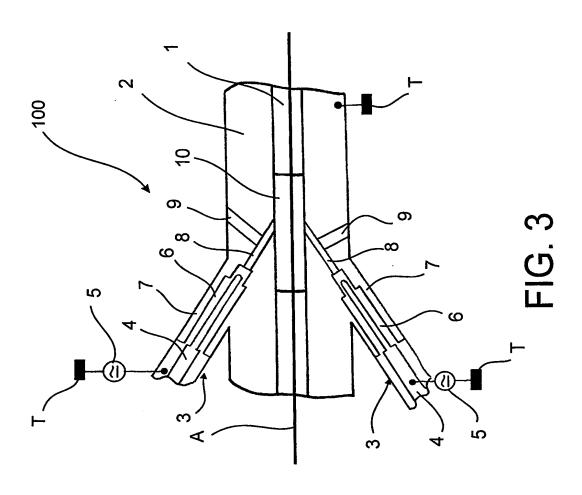
10

comporte plusieurs parties (10a, 10b), ainsi que plusieurs dispositifs générateurs de plasma (3) agencés pour générer plusieurs flux de plasma sous des angles déterminés par rapport à l'axe longitudinal dudit corps du canal, lesdits flux de plasma étant respectivement confinés dans lesdites parties (10a, 10b) dudit corps du canal et chacun desdits flux de plasma respectifs étant entretenu avec des fluides porteurs spécifiques.

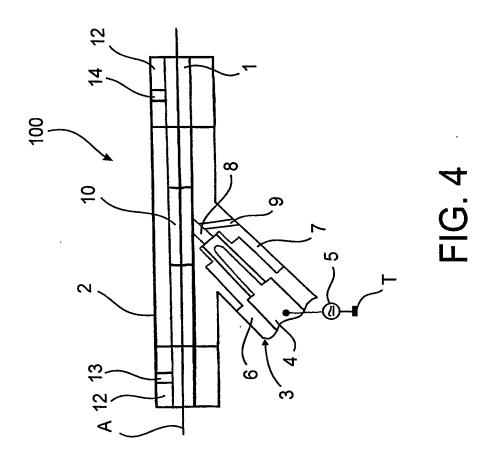
- 23. Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en ce que ledit canal (1) comporte des moyens (13, 14, 15) pour permettre de le soumettre au vide partiel ou à une atmosphère contrôlée.
- 24. Utilisation du procédé selon l'une des revendications 1 à 10 pour modifier les caractéristiques physiques de la surface d'un objet filiforme.



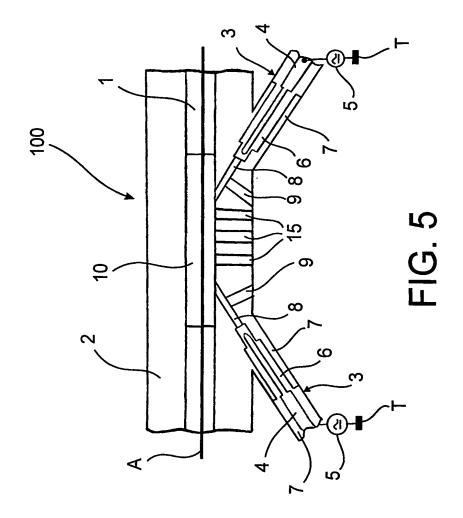




4/5



5/5



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/CH 03/00763

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 B05D7/24 B01D1/08 H01J37/32 H01H1/00 B05D3/00 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC **B. FIELDS SEARCHED** Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) BO5D B01D HO1H H01J IPC 7 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data, PAJ C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. Category ° EP 1 115 141 A (TEPLA AG) 1 - 24χ 11 July 2001 (2001-07-11) paragraphs '0001!, '0002!, '0011!, '0014! - '0021!; figures US 4 397 893 A (BOTTOMS CLIFFORD C) 1-24 Α 9 August 1983 (1983-08-09) cited in the application the whole document US 3 824 398 A (BOOM A) 1 - 24Α 16 July 1974 (1974-07-16) column 5, lines 3-45; figure 3 US 5 597 456 A (MARUYAMA TOHRU 1-24 Α 28 January 1997 (1997-01-28) column 3, lines 14-43; figures Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex. . Special categories of cited documents: "T" later document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance. unvention earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to filing date \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docu-"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or ments, such combination being obvious to a person skilled in the art. other means document published prior to the international filling date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 27/07/2004 20 July 2004 Authorized officer Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Persichini, C

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

PCT / CH 03/00763

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
EP 1115141	A	11-07-2001	EP AU WO	1115141 A1 2140101 A 0150495 A1	11-07-2001 16-07-2001 12-07-2001
US 4397893	Α	09-08-1983	NONE		
US 3824398	A	16-07-1974	US US	3823489 A 3723289 A	16-07-1974 27-03-1973
US 5597456	Α	28-01-1997	JP JP	2803017 B2 8057038 A	24-09-1998 05-03-1996

#### RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No

PCT/CH 03/00763 A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 7 B05D7/24 B01D1/ B01D1708 H01H1/00 H01J37/32 B05D3/00 Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) B01D HO1H H01J CIB 7 B05D Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche Base de données électronique consultée au cours de la recherche Internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés) EPO-Internal, WPI Data, PAJ C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS no. des revendications visées Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents Catégorie 9 1 - 24EP 1 115 141 A (TEPLA AG) χ 11 juillet 2001 (2001-07-11) alinéas '0001!, '0002!, '0011!. '0014! - '0021!; figures 1-24 Α US 4 397 893 A (BOTTOMS CLIFFORD C) 9 août 1983 (1983-08-09) cité dans la demande le document en entier US 3 824 398 A (BOOM A) 1 - 24Α 16 juillet 1974 (1974-07-16) colonne 5, ligne 3-45; figure 3 1 - 24US 5 597 456 A (MARUYAMA TOHRU ET AL) Α 28 janvier 1997 (1997-01-28) colonne 3, ligne 14-43; figures Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents ° Catégories spéciales de documents cités: \*T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique perlinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention \*A\* document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent document antérieur, mais publié à la date de dépôt international "X" document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut ou après cette date être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément "L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorilé ou cilé pour déterminer la date de publication d'une autre cilation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) "Y" document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens pour une personne du métier document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée \*&\* document qui fait partie de la même famille de brevets Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

27/07/2004

Persichini, C

Fonctionnaire autorisé

NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2

20 juillet 2004

Formulaire PCT/ISA/210 (deuxième feuille) (Janvier 2004)

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relativa aux membres de familles de brevets

Demande Internationale No
PCT/CH 03/00763

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)		Date de publication
EP 1115141	A	11-07-2001	EP AU WO	1115141 A1 2140101 A 0150495 A1	11-07-2001 16-07-2001 12-07-2001
US 4397893	Α	09-08-1983	AUCUN		
US 3824398	Α	16-07-1974	US US	3823489 A 3723289 A	16-07-1974 27-03-1973
US 5597456	Α	28-01-1997	JP JP	2803017 B2 8057038 A	24-09-1998 05-03-1996